PAT-NO:

JP411097596A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 11097596 A

TITLE:

ELEMENT COOLER

PUBN-DATE:

April 9, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME
YAMAKAGE, HISAAKI
YOSHINAGA, ISAO
MIYAZAKI, SHINJI
OGUSHI, TETSURO

COUNTRY
N/A
N/A
N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO:

JP09255153

APPL-DATE:

September 19, 1997

INT-CL (IPC): H01L023/427, F28D015/02 , H05K007/20

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To transfer heat quickly to the other end side of each fin member by inserting a plurality of $\underline{\textbf{U}}$ -shaped $\underline{\textbf{heat pipe}}$ into each fin member such that one side of the $\underline{\textbf{U}}$ -shaped $\underline{\textbf{heat pipe}}$ is located on one end side of each fin member and the other side thereof is located on the other end side of each fin member.

SOLUTION: A plurality of <u>U</u>-shaped <u>heat pipes</u> 6 are evacuated and a specified quantity of working liquid is encapsulated therein. The <u>U</u>-shaped <u>heat pipe</u> 6 is inserted into each fin member 1 such that one side 6a of the <u>U</u>-shaped <u>heat pipe</u> is located on one end side 1a of each tin member 1 and the other side 6b thereof is located on the other end side 1b of each fin member 1. One side 6a of the <u>U</u>-shaped <u>heat pipe</u> is then heated to generate vapor of encapsulated working liquid which is then fed to the other side 6b of the <u>U</u>-shaped <u>heat pipe</u> thus heating the other side 6b of the <u>U</u>-shaped <u>heat pipe</u>. According to the arrangement, heat generated from an element to be cooled can be transferred quickly to the other end side 1b of each fin member 1.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

DERWENT-ACC-NO:

1999-294094

DERWENT-WEEK:

200306

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Cooling system for semiconductor devices like IC, LSI - has \underline{U} -shaped $\underline{heat\ pipe}$ whose sides extend at both ends of fin arrangement and is evacuated to fill predetermined amount of working fluid

----- KWIC -----

Basic Abstract Text - ABTX (1):

NOVELTY - Several fins (1) are aligned at predetermined space on one side of radiation board (4). Element to be cooled is arranged on other face of the board. An \underline{U} -shaped <u>heat pipe</u> (6) with sides (6a,6b) is arranged extending on both sides of the fin arrangement. The heat pipe is evacuated and a predetermined amount of working fluid is sealed within.

Basic Abstract Text - ABTX (3):

ADVANTAGE - Cooling capacity is increased as heat transferred is increased. Uniform cooling is performed as evaporation temperature of working fluid is fixed. The internal pressure is uniform as heat pipe is provided with communicating vessel. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The diagram shows the cooling system for semiconductor devices. (1) Fins; (4) Radiation board; (6) U-shaped heat pipe; (6a,6b) Sides.

Title - TIX (1):

Cooling system for semiconductor devices like IC, LSI - has \underline{U} -shaped \underline{heat} \underline{pipe} whose sides extend at both ends of fin arrangement and is evacuated to fill predetermined amount of working fluid

6/10/06, EAST Version: 2.0.3.0

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-97596

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

(51) Int.CL*	識別記号	FI		
H01L	23/427	H01L	23/46	В
F 28D	15/02	F 2 8 D	15/02	L
H05K	7/20	H05K	7/20	R

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

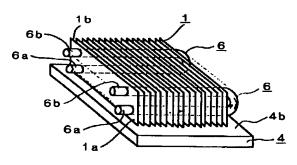
(O1) WISSAEL	MENTO OCCIO	(71) WES I 00000012
(21)出顧番号	特顯平9-255153	(71)出題人 000006013
		三菱電機株式会社
(22) 出顧日	平成9年(1997)9月19日	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
		(72)発明者 山蔭 久明
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
		菱電機株式会社内
		(72)発明者 好永 功夫
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
		菱電機株式会社内
		(72)発明者 宮崎 真二
		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
		菱電機株式会社内
		(74)代理人 弁理士 宮田 金雄 (外2名)
		場終頁に続く

(54) 【発明の名称】 素子冷却装置

(57)【要約】

【課題】 被冷却素子で発生した熱を受熱板からフィン 部材の他端側まで十分に伝達させることができる素子冷却装置を得る。

【解決手段】 所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材1と、各フィン部材1の一端側1 aが一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子5が装着される受熱板4と、U字状の一方側6 aが各フィン部材1の一端側1 aに位置し、U字状の他方側6 bが各フィン部材1の他端側1 bに位置するように各フィン部材1に挿着され、内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された複数のU字状ヒートパイプ6とを設ける。



1:フィン部材

1 a:一攤倒 1 b:他覷倒

4:受熱板

6:U学状ヒートパイプ

6 a:一方側 6 b:他方側 10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の間隔を介して整列され良伝熱性の 薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、上記各フ ィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に 被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が上 記各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が上 記各フィン部材の他端側に位置するように上記各フィン 部材に挿着され、内部を真空排気した後に作動液が所定 量封入された複数のU字状ヒートパイプとを備えたこと を特徴とする素子冷却装置。

【請求項2】 所定の間隔を介して整列され良伝熱性の 薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、上記各フ ィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に 被冷却素子が装着される受熱板と、U字型パイプの一方 側が上記各フィン部材の一端側に位置し、上記U字型パ イプの他方側が上記各フィン部材の他端側に位置するよ うに上記各フィン部材に挿着され、上記U字型パイプの 一方側端部と他方側端部をベント管で接合し、ループを 構成し、そのループの内部を真空排気した後に作動液が 所定量封入された複数のループ状ヒートパイプとを備え 20 たことを特徴とする素子冷却装置。

【請求項3】 所定の間隔を介して整列され良伝熱性の 薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、上記各フ ィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に 被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が上 記各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が上 記各フィン部材の他端側に位置するように上記各フィン 部材に挿着された複数のU字状ヒートパイプと、上記U 字状ヒートパイプのU字状の一方側端部を連通する連通 管とを備えたことを特徴とする素子冷却装置。

【請求項4】 所定の間隔を介して整列され良伝熱性の 薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、上記各フ ィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に 被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が上 記各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が上 記各フィン部材の他端側に位置するように上記各フィン 部材に挿着された複数のU字状ヒートパイプと、上記U 字状ヒートパイプのU字状の一方側端部を連通する第1 連通管と、上記U字状ヒートパイプのU字状の他方側端 部を連通する第2連通管とを備えたことを特徴とする素 子冷却装置。

【請求項5】 所定の間隔を介して整列され良伝熱性の 薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、上記各フ ィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に 被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が上 記各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が上 記各フィン部材の他端側に位置するように上記各フィン 部材に挿着された複数のU字状ヒートパイプと、上記U 字状ヒートパイプのU字状の一方側端部を連通する第1

部を連通する第2連通管と、上記第1連通管の端部と第

2連通管の端部とをそれぞれ接合してループを構成する ベント管とを備えたことを特徴とする素子冷却装置。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えばIC、L SI等の半導体素子を冷却するための素子冷却装置に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】図7及び図8は例えば特願平9-232 563号公報に示される従来の素子冷却装置を示す正面 図及び側面図である。これら各図において、1は例えば 1~2mmの間隔を介して整列され、肉厚O. 1mm程 度のアルミニウム薄板で形成された多数のフィン部材、 2はこれら各フィン部材1を整列方向に貫通し、拡管す ることにより各フィン部材1と固着一体化される複数の 管状部材であり、例えば外径8mm程度の銅管が用いら れている。そして、これらフィン部材1及び管状部材2 でフィン積層体3が構成される。4は一方の面4aに例 えばIC、LSI等の半導体素子などのように発熱して 冷却を必要とする被冷却素子5が装着された受熱板であ り、他方の表面4bにはフィン積層体3の各フィン部材 1の一端側1aがそれぞれ当接されている。

【0003】次に動作について説明する。例えばIC、 LSI等の半導体素子などの被冷却素子5で発生した熱 は、受熱板4から各フィン部材1に伝達され、各フィン 部材1を介して大気中あるいは冷却風中に放出され、こ れを繰り返すことにより被冷却素子5は冷却される。 [0004]

- 30 【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述した 従来装置では、被冷却素子5で発生した熱は受熱板4か らその受熱板4と当接している各フィン部材1の一端側 1aに伝達され、各フィン部材1の一端側1aから受熱 板4と反対側に位置する各フィン部材1の他端側1bに 各フィン部材1中を熱伝導により伝達されるので、被冷 却素子5で発生した熱を受熱板4を通して各フィン部材 1の一端側1aから他端側1bまで十分に伝達させるこ とができず、フィン効率が低くなるという課題があっ た。
- 【0005】この発明は上記のような課題を解決するた めになされたものであり、速やかに熱伝達することがで きる素子冷却装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】 この発明の請求項1に係 る素子冷却装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱 性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、各フ ィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に 被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が各 フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィ 連通管と、上記U字状ヒートバイプのU字状の他方側端 50 ン部材の他端側に位置するように各フィン部材に挿着さ

れ、内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された 複数のU字状ヒートパイプとを設けたものである。

【0007】また、この発明の請求項2に係る素子冷却装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子が装着される受熱板と、U字型パイプの一方側が各フィン部材の一端側に位置し、U字型パイプの他方側が各フィン部材の他端側に位置するように各フィン部材に挿着され、U字型パイプの一方側端部と他方側端部をベント管で接合し、ループを構成し、そのループの内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された複数のループ状とートパイプとを設けたものである。

【0008】また、この発明の請求項3に係る素子冷却装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材の他端側に位置するよう各フィン部材に挿着された複数のU字状ヒートパイプと、U字状ヒートパイプのU字状の一方側端部を連通する連通管とを設けたものである。

【0009】また、この発明の請求項4に係る素子冷却 装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状 部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の 一端関が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子 が装着される受熱板と、U字状の一方側が上記各フィン 部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材 の他端側に位置するように各フィン部材に挿着された複 数のU字状ヒートパイプと、U字状ヒートパイプのU字 状の一方側端部を連通する第1連通管と、U字状ヒート パイプのU字状の他方側端部を連通する第2連通管とを 設けたものである。

【0010】また、この発明の請求項5に係る素子冷却装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が上記各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材の他端側に位置するように各フィン部材に挿着された複数のU字状とートパイプと、U字状とートパイプのU字状の一方側端部を連通する第1連通管と、U字状と一トパイプのU字状の他方側端部を連通する第2連通管と、第1連通管の端部と第2連通管の端部とをそれぞれ接合してループを構成するベント管とを設けたものである。【0011】

【発明の実施の形態】

実施の形態1.以下、この発明の実施の形態1を図1及 部をベント管7dで接合してループを構成し、そのルー び図2に基づいて説明する。これら各図において、1は プの内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された 例えば1~2mmの間隔を介して整列され、肉厚0.1 50 複数のループ状ヒートパイプである。各フィン部材1と

mm程度のアルミニウム薄板で形成された多数のフィン部材、4は一方の面4aに例えばIC、LSI等の半導体素子などのように発熱して冷却を必要とする被冷却素子5が装着された受熱板であり、他方の表面4bには各フィン部材1の一端側1aがそれぞれ当接されている。6はU字状の一方側6aが各フィン部材1の一端側1aに位置し、U字状の他方側6bが各フィン部材1の他端側1bに位置するように各フィン部材1に挿着され、内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された複数のU字状と一トパイプである。U字状と一トパイプ6の真空排気は何れか一方側端部が予め封止されており、他方側端部より真空排気される。各フィン部材1と複数のU

4

空排気は何れか一方側端部が予め到正されており、他方 関端部より真空排気される。各フィン部材1と複数のU 字状ヒートパイプ6とにより、上述した従来装置に相当 するフィン積層体が構成される。 【0012】次に動作について説明する。例えばIC、 LSI等の半導体素子などの被冷却素子5で発生した熱 は、受熱板4から各フィン部材1に伝達され、各フィン 部材1から大気中あるいは冷却風中に放熱されるととも

にU字状ヒートパイプ6のU字状の一方側6 a を加熱する。U字状ヒートパイプ6のU字状の一方側6 a が加熱されると、その内部に封入された作動液が加熱されて蒸気が発生し、破線矢印で示すようにU字状ヒートパイプ6のU字状の他方側6 b に作動液の蒸気が移動し、U字状の他方側6 b 局囲の各フィン部材1、すなわち各フィン部材1の他端側1 b が加熱され、その各フィン部材1の他端側1 b が加熱され、その各フィン部材1の他端側1 b から大気中あるいは冷却風中に放熱され、作動液は凝縮液化する。U字状ヒートパイプ6のU字状の他方側6 b で凝縮液化した作動液は、U字状ヒートパイプ6のU字状の一方側6 a に湿流し、これら動作が自然的に繰り返されることにより被冷却素子5は冷却される。

【0013】この実施の形態1においては、U字状の一方側6aが各フィン部材1の一端側1aに位置し、U字状の他方側6bが各フィン部材1の他端側1bに位置するように各フィン部材1に挿着されたU字状ヒートパイプ6の熱輸送効果により、被冷却素子5で発生した熱を各フィン部材1の他端側1bまで速やかに熱伝達させることができ、フィン効率が向上するので、高性能化(小型化)を図ることができる。

【0014】実施の形態2.この発明の実施の形態2を図3に基づいて説明する。図3において、1は各フィン部材、1 aは一端側、1 bは他端側、4は受熱板、4 aは一方の面、4 bは他方の表面である。7はU字型パイプ7aの一方側7bが各フィン部材1の一端側1aに位置し、U字型パイプ7aの他方側7cが各フィン部材1の他端側1bに位置するように各フィン部材1に挿着され、U字型パイプ7aの一方側7b端部と他方側7c端部をベント管7dで接合してループを構成し、そのループの内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された複数のループ状とートパイプである。各フィン部材1と

5

複数のループ状ヒートパイプ7とにより、上述した従来 装置に相当するフィン積層体が構成される。

【0015】次に動作について説明する。被冷却素子5. で発生した熱は、受熱板4から各フィン部材1に伝達さ れ、各フィン部材 1 から大気中あるいは冷却風中に放熱 されるとともに、ループ状ヒートパイプ7のU字型パイ プ7aの一方側7bを加熱する。ループ状ヒートパイプ 7のU字型パイプ7aの一方側7bが加熱されると、そ の内部に封入された作動液が加熱されて蒸気が発生し、 破線矢印で示すようにループ状ヒートパイプ7のU字型 10 パイプ7aの他方側7cに作動液の蒸気が移動し、U字 型パイプ7aの他方側7cを加熱する。これにより、U 字型パイプ7aの他方側7c周囲の各フィン部材1、す なわち各フィン部材1の他端側1bが加熱され、その各 フィン部材1の他端側1 bから大気中あるいは冷却風中 に放熱され、作動液は凝縮液化する。ループ状ヒートパ イプ7のU字型パイプ7aの他方側7cで凝縮液化した 作動液は、蒸気の流れに逆らうことなく同方向の流れと なり、ループ状ヒートパイプ7のベント管7 dを経てU 字型パイプ7aの一方側7bに還流し、これら動作が自 20 然的に繰り返されることにより被冷却素子5は冷却され

【0016】この実施の形態2においては、U字型パイ プ7aの一方側7bが各フィン部材1の一端側1aに位 置し、U字型パイプ7aの他方側7cが各フィン部材1 の他端側1bに位置するように各フィン部材1に挿着さ れ、U字型パイプ7aの一方側7b端部と他方側7c端 部をベント管7 dで接合してループを構成したループ状 ヒートパイプ7の熱輸送効果により、被冷却素子5で発 生した熱を各フィン部材1の他端側1bまで速やかに熱 30 れる。 伝達させることができ、フィン効率が向上するので、高 性能化(小型化)を図ることができる。また、ループ状 ヒートパイプ7内の作動液はその内部をループ状に循環 することになり、蒸気流と液流が一方向となるので、凝 織液の戻りが蒸気流に阻害されることがないので、熱輸 送量が増大し、冷却能力を大幅に向上させることができ る。また、ループ状ヒートパイプ7のベント管7dの部 分より真空排気することにより、上記実施の形態1に比 べて真空排気すべき配管の長さが半分になり、真空排気 の時間が半分程度に短縮でき、作業効率を大幅に改善す ることができる。

【0017】実施の形態3.この発明の実施の形態3を 図4に基づいて説明する。図4において、1は各フィン 部材、1 aは一端側、1 bは他端側、4 は受熱板、4 a は一方の面、4 bは他方の表面である。8はU字状の一 方側8aが各フィン部材1の一端側1aに位置し、U字 状の他方側8bが各フィン部材1の他端側1bに位置す るように各フィン部材1に挿着された複数のU字状ヒー トパイプである。9はU字状ヒートパイプ8のU字状の 一方側8a端部相互を連通する連通管である。これらU 50 側8a端部相互を連通する第1連通管、11はU字状ヒ

字状ヒートパイプ8および連通管9の内部を真空排気し た後に作動液が所定量封入される。各フィン部材1、複 数のU字状ヒートパイプ8、連通管9により、上述した

従来装置に相当するフィン積層体が構成される。

【0018】次に動作について説明する。被冷却素子5 で発生した熱の受熱板4から各フィン部材1の他端側1 bまでの伝達動作は上述した実施の形態1と同様であ る。この実施の形態3においては、連通管9により複数 のU字状ヒートパイプ8のU字状の一方側8 a端部相互 を連通させており、これにより、内部の圧力が均等にな り、作動液の蒸発温度が一定になるので、受熱板4全面 にわたり均一に冷却を行うことができる。また、連通管 9を設けたことにより、内部の真空排気、作動液封入の 作業が一度で完了でき、製造コストを低減できる。

【0019】実施の形態4.この発明の実施の形態4を 図5に基づいて説明する。図5において、1は各フィン 部材、1 a は一端側、1 b は他端側、4 は受熱板、4 a は一方の面、4bは他方の表面である。8はU字状の一 方側8aが各フィン部材1の一端側1aに位置し、U字 状の他方側8bが各フィン部材1の他端側1bに位置す るように各フィン部材1に挿着された複数のU字状ヒー トパイプである。10はU字状ヒートパイプ8のU字状 の一方側8a端部相互を連通する第1連通管、11はU 字状ヒートパイプ8のU字状の他方側8 b端部相互を連 通する第2連通管である。これらU字状ヒートパイプ8 および第1,第1連通管10,11の内部を真空排気し た後に作動液が所定量封入される。各フィン部材1、複 数のU字状ヒートパイプ8、各連通管10,11によ り、上述した従来装置に相当するフィン積層体が構成さ

【0020】次に動作について説明する。被冷却素子5 で発生した熱の受熱板4から各フィン部材1の他端側1 bまでの伝達動作は上述した実施の形態3と同様であ る。この実施の形態4においては、第1連通管10によ り複数のU字状ヒートパイプ8のU字状の一方側8a端 部相互を連通させており、かつ第2連通管11により複 数のU字状ヒートパイプ8のU字状の他方側8b端部相 互を連通させており、これにより、内部の蒸気圧力がさ らに均等になり、作動液の蒸発温度が一定になるので、 受熱板4全面にわたりより一層均一に冷却、放熱を行う ことができる。

【0021】実施の形態5.この発明の実施の形態5を 図6に基づいて説明する。図6において、1は各フィン 部材、1 a は一端側、1 b は他端側、4 は受熱板、4 a は一方の面、4 bは他方の表面である。8はU字状の一 方側8aが各フィン部材1の一端側1aに位置し、U字 状の他方側8bが各フィン部材1の他端側1bに位置す るように各フィン部材1に挿着された複数のU字状ヒー トパイプ、10はU字状ヒートパイプ8のU字状の一方

ートバイプ8のU字状の他方側8b端部相互を連通する第2連通管である。12,13は第1,第2連通管10,11の端部をそれぞれ接合してループを構成するベント管である。これらU字状ヒートパイプ8および第1,第1連通管10,11、ベント管12,13の内部を真空排気した後に作動液が所定量封入される。各フィン部材1、複数のU字状ヒートパイプ8、各連通管10,11、各ベント管12,13により、上述した従来装置に相当するフィン積層体が構成される。

【0022】次に動作について説明する。被冷却素子5 で発生した熱の受熱板4から各フィン部材1の他端側1 bまでの伝達動作は上述した実施の形態4と同様であ る。この実施の形態5においては、ベント管12,13 により第1、第2連通管10、11の端部をそれぞれ接 合してループを構成しており、作動液はその内部をルー ブ状に循環、すなわち、作動液の蒸気はU字状ヒートパ イプ8のU字状の一方側8aから他方側8bへ、その他 方側8bで凝縮液化した作動液は第2連通管11へ、第 2連通管11の作動液は各ペント管12、13を経て第 1連通管10へ、第1連通管10から各U字状ヒートパ 20 イプ8のU字状の一方側8aに還流することになり、蒸 気流と液流が一方向となるので、凝縮液の戻りが蒸気流 に阻害されることがないので、上述した実施の形態4の ものに比べて熱輸送量が増大し、冷却能力を大幅に向上 させることができる。

[0023]

【発明の効果】この発明の請求項1に係る素子冷却装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子が装 30 着される受熱板と、U字状の一方側が各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材の他端側に位置するように各フィン部材に挿着され、内部を真空排気した後に作動液が所定量封入された複数のU字状とートパイプとを設けたことにより、U字状ヒートパイプの熱輸送効果により、被冷却素子で発生した熱を各フィン部材の他端側まで速やかに熱伝達させることができ、フィン効率が向上するので、高性能化(小型化)を図ることができる。

【0024】また、この発明の請求項2に係る素子冷却 40 装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状 部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の一端関が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子 が装着される受熱板と、U字型パイプの一方側が各フィン部材の一端側に位置し、U字型パイプの他方側が各フィン部材の他端側に位置するように各フィン部材に挿着 され、U字型パイプの一方側端部と他方側端部をベント 管で接合し、ループを構成し、そのループの内部を真空 排気した後に作動液が所定量封入された複数のループ状 ヒートパイプとを設けたことにより、ループ状ヒートパ 50

イアの熱輪送効果により、被冷却素子で発生した熱を各フィン部材の他端側まで速やかに熱伝達させることができ、フィン効率が向上するので、高性能化(小型化)を図ることができる。また、ループ状ヒートパイプ内の作動液はその内部をループ状に循環することになり、蒸気流と液流が一方向となるので、凝縮液の戻りが蒸気流に阻害されることがないので熱輪送量が増大し、冷却能力を大幅に向上させることができる。

8

【0025】また、この発明の請求項3に係る素子冷却装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子が装着される受熱板と、U字状の一方側が各フィン部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材の他端側に位置するよう各フィン部材に挿着された複数のU字状とートパイプと、U字状とートパイプのU字状の一方側端部を連通する連通管とを設けたことにより、内部の圧力が均等になり、作動液の蒸発温度が一定になるので、受熱板全面にわたり均一に冷却を行うことができる。

【0026】また、この発明の請求項4に係る素子冷却 装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状 部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の 一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子 が装着される受熱板と、U字状の一方側が上記各フィン 部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材 の他端側に位置するように各フィン部材に挿着された複 数のU字状ヒートパイプと、U字状ヒートパイプのU字 状の一方側端部を連通する第1連通管と、U字状ヒート パイプのU字状の他方側端部を連通する第2連通管とを 設けたことにより、内部の蒸気圧力がさらに均等にな り、作動液の蒸発温度が一定になるので、受熱板全面に わたりより一層均一に冷却、放熱を行うことができる。 【0027】また、この発明の請求項5に係る素子冷却 装置は、所定の間隔を介して整列され良伝熱性の薄板状 部材で形成された多数のフィン部材と、各フィン部材の 一端側が一方の面に当接され、他方の表面に被冷却素子 が装着される受熱板と、U字状の一方側が上記各フィン 部材の一端側に位置し、U字状の他方側が各フィン部材 の他端側に位置するように各フィン部材に挿着された複 数のU字状ヒートパイプと、U字状ヒートパイプのU字 状の一方側端部を連通する第1連通管と、U字状ヒート パイプのU字状の他方側端部を連通する第2連通管と、 第1連通管の端部と第2連通管の端部とをそれぞれ接合 してループを構成するベント管とを設けたことにより、 蒸気流と液流が一方向となるので、凝縮液の戻りが蒸気 流に阻害されることがないので、上述した請求項4のも のに比べて熱輸送量が増大し、冷却能力を大幅に向上さ せることができる。

【図面の簡単な説明】

Q

【図1】 この発明の実施の形態1を示す斜視図である。

【図2】 この発明の実施の形態1を示す正面図であ

る.

【図3】 この発明の実施の形態2を示す斜視図であ

る.

【図4】 この発明の実施の形態3を示す斜視図であ

る.

【図5】 この発明の実施の形態4を示す斜視図であ

る.

【図6】 この発明の実施の形態5を示す斜視図であ

る.

【図7】 従来装置を示す正面図である。

【図8】 従来装置を示す傾面図である。

【符号の説明】

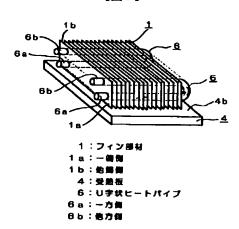
1 フィン部材、1a 一端側、1b 他端側、4 受 熱板、6 U字状ヒートパイプ、6a 一方側、6b 他方側、7 ループ状ヒートパイプ、7a U字型パイ プ、7b 一方側、7c 他方側、7d ベント管、8 U字状ヒートパイプ、8a 一方側、8b 他方側、

10

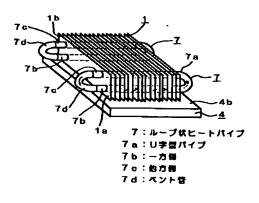
10 9 連通管、10 第1連通管、11 第2連通管、1

2 ベント管、13 ベント管。

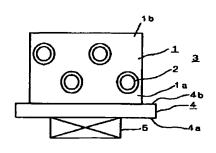
【図1】



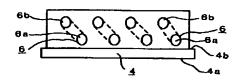
【図3】



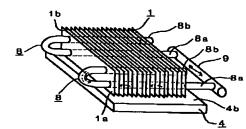
【図8】



【図2】



【図4】

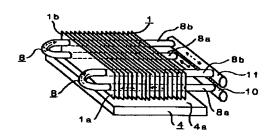


8:U字状ヒートパイプ

8 a :一方質

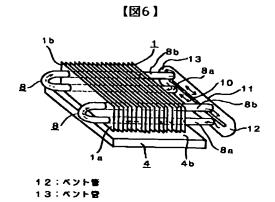
9:進過質

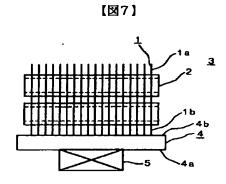
【図5】



10:第1連通管

11:第2进通管





フロントページの続き

(72)発明者 大串 哲朗

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内